

УКРАЇНА



ДИПЛОМ  
СПЕЦІАЛІСТА

ДИПЛОМ

ЛЗ №007136

Губаленко

(прізвище,

Дмитро Віталійович

ім'я, по батькові)

закінчив Київський

політехнічний  
інститут

за спеціальністю мікроелектроні-  
ка та напівпровідни-  
кові прилади

Рішенням державної екзаменаційної комісії  
від « 24 » лютого 1995 р.

Губаленку Д. В.

присвоєно кваліфікацію спеціаліста інжене-  
ра електронної" тех-  
ніки



Голова державної  
екзаменаційної комісії

М. П.

Ректор

Секретар

Місто Київ 1 березня 1995 р.

Регістраційний № 7636



## ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛІСТА

(без диплому не дійсний)

Цей додаток до диплому засвідчує, що Коваленко Дмитро Віталійович  
в \_\_\_\_\_ році вступив (вступила) до Київського політехнічного інституту  
і в 1993 році закінчив (закінчила) повний курс \_\_\_\_\_

зі спеціальності Мікроелектроніка

За час навчання в КПІ

склав (склала) іспити і заліки з таких дисциплін:

№	Назва дисципліни	Кількість годин	Оцінка
1.	Політична історія	120	залік
2.	Філософія	90	відмінно
3.	Політична економія	140	добре
4.	Політологія та соціологія	80	відмінно
5.	Економіка виробництва	70	відмінно
6.	Організація та планування виробництва	122	відмінно
7.	Управління виробництвом	42	залік
8.	Цивільна оборона	50	залік
9.	Охорона праці	52	відмінно
10.	Основи екології	36	залік
11.	Основи права	42	залік
12.	Іноземна мова	210	добре
13.	Фізичне виховання	144	залік
14.	Вища математика	510	добре
15.	Фізична хімія	85	добре
16.	Фізика	272	добре
17.	Інженерна графіка	119	добре
18.	Обчислювальна техніка та програмування	119	добре
19.	Прикладна механіка	85	залік
20.	Теоретичні основи електроніки	119	відмінно
21.	Основи метрології	68	залік
22.	Квантова механіка та статистична фізика	121	добре
23.	Фізична хімія та кристалографія	68	залік
24.	Матеріали електронної техніки та основи мікроелектроніки	212	добре
25.	Фізика твердого тіла	160	добре
26.	Радіотехніка	160	добре
27.	Математичне моделювання технологічних процесів та пристроїв	254	добре
28.	Фізика тонких плівок	87	залік
29.	Спецрозділи фізики напівпровідників	245	відмінно
30.	Оптоелектроніка та інтегральна оптика	140	відмінно
31.	Фізика напівпровідників та мікроелектронних приладів	80	добре
32.	Діелектричні структури та пристрої	72	добре
33.	Мікросхемотехніка	136	відмінно
34.	Технологія напівпровідникових матеріалів, приладів та ІМС	258	відмінно
35.	Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та ІМС	144	відмінно
36.	Функціональна електроніка	108	відмінно
37.	Основи надійності	84	відмінно

№	Назва дисципліни	Кількість годин	Оцінка
38.	С/к технології ІМС	84	Відмінно
39.	С/к мікроелектроніки	174	Добре
40.	С/к напівпровідникова електроніка	84	Відмінно
41.	Курсовий проєкт з прикладної механіки		Добре
42.	Курсова робота з теоретичних основ електроніки		Відмінно
43.	Курсова робота з радіотехніки		Добре
44.	Курсовий проєкт з МЕТ та основ мікроелектроніки		Добре
45.	Курсова робота з фізики твердого тіла		Добре
46.	Курсовий проєкт зі спецрозділів фізики напівпровідників		Відмінно
47.	Курсова робота з фізики н/п та мікроелектронних приладів		Відмінно
48.	Курсова робота з організації та планування виробництва		Відмінно
49.	Курсова робота з технології н/п матеріалів, приладів та ІМС		Відмінно
50.	Курсовий проєкт з проектування та конструювання н/п приладів та ІМС		Відмінно
51.	Курсовий проєкт зі с/к н/п оптоелектроніки		—
52.	Курсовий проєкт зі с/к функціональної електроніки		Відмінно
53.	Курсовий проєкт зі с/к технології		Відмінно

Виконав (виконала) практики, зі спеціальності з оцінками \_\_\_\_\_

за III курс - *Відмінно*  
за IV курс - *Відмінно*

Захистив (захистила) дипломний проєкт (роботу) на тему \_\_\_\_\_

*можливі перекладаючі устатковані*

з оцінкою *Відмінно*

Склав (склала) державні іспити з оцінками \_\_\_\_\_

Ректор \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_



Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

19 р.

Місто \_\_\_\_\_

Реєстраційний № \_\_\_\_\_